

FT-IR 赤外分光光度計 機器講習会

日時:平成26年**7月24日(木)**

午後 1時00分～ (2～3時間程度)

場所:理系複合棟 310室

講師:齊藤 嘉久 氏(ジャスコエンジニアリング株式会社)

内容: 1.赤外分光法と装置の原理
2.赤外分光法での各種測定法
3.実機を用いてのサンプル測定

定員:5名 ※先着順 1研究室1名限定

測定サンプル持込み希望の方

事前にご連絡ください。 **締切:7月23日(水)**

- ・ 持込みサンプルの何をみたい、何を測りたいなどサンプルの詳細を事前にお知らせください。
- ・ 希望者が多い場合は締切日前に受付を終了します。

申し込み方法



予約QRコードもしくは**ホームページ**から予約してください。

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=100

講習会の**Web締め切り**は**7/23(水) 15:00**まで

問い合わせ先

機器分析支援センター事務室 (理系複合棟307号室) 技術専門職員 儀間 真一

TEL:895-8967 E-mail:irc@lab.u-ryukyu.ac.jp HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

主催:機器分析支援センター